Soarohing PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-204487

(43) Date of publication of application: 17.08.1989

(51)Int.GI.

(22)Date of filing:

H01S 3/18

(21)Application number: 63-027467

(71)Applicant: NEC CORP

(72)Inventor: GOMYO AKIKO

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(b/)Abstract:

PURPOSE: To enhance the performance and reliability of a head for an optical disk by forming first and second double hetero structure semiconductor lasers on the same substrate. CONSTITUTION: First and second double hetero structure semiconductor lasers are formed on the same GaAs substrate 101, the first double hetero structure semiconductor laser is formed of Ga0.5In0.5P, or (AlxGa1-x)0.5In0.5P (0<x<1) as an active layer 104 and of (AlvGa1-v)0.5In0.5P (05x5v51), or Al0.5In0.5P as clad layers 103, 105, The second double hetero structure semiconductor laser is preferably formed of Alx'Ga1-x'As (0<x'<1) as an active layer 110, and Aly' Ga1-y'As (0<x'<y'<1), (Aly"Ga1 v")0.5P (0<y"≤1), or Al0.5in0.5P as a clad layer 109. Thus, the performance and reliability of the lasers when mounted on a head are enhanced.

10.02.1988



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of ไทยประเษา

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998.2003 Japan Palent Office

 $\left(\overline{\underline{\omega}}\right)$

⑱ 日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

平1-204487 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

SDINT. CL. 1.

和出 頭

說別記号

庁內整理番号

個公開 平成 1年(1989) 8月17日

H 01 3 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

50発明の名称 半導体レーザ装置

②停 顧 昭63-2/167

②出 頭 昭33(1988)2月10日

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁円33番1号 日本電气株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

半球体レーザ袋武

2. 特許請求の範囲

(1) 発級放長が互いに異なる、第1のダブルへ テロ権活率選体レーザ装置と第2のダブルへテロ 祝選半退体レーザ装置とが同一の巫板上に形成さ れていることを特徴とする2波及集積型の半導体 レーザ装数。

(2) 前配券仮をGRAS参照とし、

 京記第1のタブルヘテロ構造半退体レーザ振波 を、Gao.slno.sPまたは(A & C B 1-4) 0.8 1 RO. FF (0 < x < 1) を循性層とし、(A &, G m 1-7) 0.5 1 m 0.3 P (0 m x く y 4 1) または A Bo.slno.·Pをクラッド勝とし、

| 前記第2のダブルヘテロ標選半導体レーザ認徳 . 在、 A B z. C z . - z. A a (0 < x ' < 1) 名插性 酒とし、A8,ひaューァ As(0くa'くょ'く1) または(A Zym třa japa) o, s i no, sP (G < y

ることを移版とする語来項1記載の2波長纸模型 の半導体レーザ装置。

3. 発明の幹初な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半単体レーザ装置、特に 2 放長集権型 の半坂体レーザ装置に関する。

[從来技術と発明が解決しようとする課題] 光ディスクなどの光情報処理用の光源として、 波長0.78μμ帯の短波長半導体レーザ装置および 放長0.5A~0.68 u mの可観率選体レーザ装置は、 その重要性を増している。

光ディスク用光源として、1つのヘッドで信号 の記録と同時に独立に検出可能なデュアル平平体 レーザ装置が让目されている。デストル半惑体レ ーサ級世の健来例を伴と図に示す。このデュアル 半導体レーザ弦量は、n型CコAs基板201 上に、 贩货、n型A≠e,47Gae,31A。商2D2,n型A £ 8.24 C B 6. 43 A 8 ガイド周203 . アンドープA R.... G z... A + 图 204 . p 型 A R ... G z ... A 5 暦 205 . p 型 A l .. s C 2 a. . e A 5 暦 206 .

~ **46**3 —

*铵原平1-204487(2)

□型G B A S 暦207 、 2 c 拡 改領 徳208 が 順次 形成され、その後、 2 つのレーザ 装置の間をエッチングで 除去し、 2 つの半導体レーザの集後された半導体レーザ 装置を形成している。

このように発光部が2つあり、それぞれの駆動を独立に行えら処板型の半導体レーザ装置は、応用物理学会議論会予講集(28p-2H-6.pastm.p.714.(1907、春))に開示されている。

ところが、2個のレーザの競振波器が同じであるティアル半男体レーザ装置で先ディスタに記録と同時に検出を行った場合、記録あるいは検出時に雑音を導入しやすく、光ディスタ用ヘッドの両、性能化および高信額化を行うことができないという欠点があった。

本 余明の日的は、この様な従来の火息を除去し、 光アィスク用ヘッドの高性値化、高性額化を行え る単退休レーザ装置を提供することにある。

(原題を解決するための手段)

本発明の半事体レーリ装置は、発振波長が互い に異なる、第1のダブルハテロ構造半導体レーザ 設置と第2のダブルヘテロ構造半導体レーザ設置 上が同一の茲仮上に形成されていることを特徴と している。

また本祭明によれば、

節記差板をCコA9 遊板とし、

耐記第2のグブルヘテロ構造半導体レーザ整置 を、 A & s・Q a z - x・A a (0 < x ' < 1) を描述 層とし、 A & v・G a z - v A a (0 < x ' < y ' < 1) または (A & s - ii a z - v a) o. a l n a . s P (U < y ' ≤ 1) または A & c a z a z a p をクラッド層とす るのが好適である。

(作用)

使来技術と発明が解決しようとする課題の項で 述べた機に、2個のシーザを発展したデュアル学 集体レーザ装置のそれぞれの発振被長が且いに等

しい場合、1つのマッドで光ディスクに記録と検出を同時に独立に行う際に記録る点いは検出の調整を中じやすい。これは、例えば第2回のデュアル半規体レーザ装置では3個の発光部が約100μ四離れているが、2つのレーザ光をベット側で区別できず、記録の為のレーザ光の反射あるいは扱乱光が同一マッド内の検出部分に入付し、雑合として導入される。また、検出のためのレーザ光が同一マッド内の記録部分に入射するためである。

2つのレーザルを一ッド側で区別するためには、 2個のレーザの飛ば放長を互いに異なる疲長に選択し、ヘッドに彼長を選択するフィルター、すなわち、2つのレーザ光のうちの目的とする一方の彼民のレーザ光のみを延迟させ、他方のレーザ光を通過させない様にすればよいことがわかる。

そこで、同一日型に a A 3 極板上に発掘域長の 異なる、 G 2 e . 4 (n e . 5 P または(A 8 x G 2 1 - 4) e . 3 し n e . 5 P (0 < x < 1) を活性値とする半速体 レーザと、 A 2 x G 2 1 - 4 A 2 (0 < x < 1) を否性層とする半速体レーヴを振行することによ り、従来のデュイルの半球体レーザ装置の機能を 全く扱うことなく、ヘッドに搭取したときの高性 能化および高信額化を行うことができる。

(実施例)

以下、本発明の突旋例を説明する。

第1回は、n型GaAs基板上に、1つのレーザの活体層にアンドーブGa。slnssP履を。もう1つのレーザの活性層にアンドープAsourGa。slAsを用いた2被長、アュアルの半導体レーザ装置に本条項を適用した表換例を示す。

この半導体レーザ袋式の構造を、その製造方法に基づいて説明する。

HYUGAJI & Associates

P. 015

特開平1-204487(含)

ロ情速をストライプ状に化学エッチングして配会

その後、第2の半導体レーザのためのダブルへ テロ構造を、SoドープAla.sC aa.sAsタラ ッド暦108を1 μm、アンドーアA L s. s. G B s. 11 A 3 活性質110 を0.1 mm、 Z n ドープA 2 o. a G B. A 9 9 ラッド版III を1 / m順次成長する。 この時、選択成長を行い第1の半導体レーザ用の ダブルヘテロ铸造上には枯酷成長を行わない。

その後、InドープGaAs所108 、Seドー プロaAa酉1117 を電流を終さくでまる様に、2 個の発光部を約 100μ四離して形成し、戸電極112 在2個のレッグに独立に設け、の電極113 老形成 する.

本表施例により、同一基礎上に発掘放長0.78 / 四およびU.68μmのそれぞれの彼長を有する2被 長のデェブルの単弧体レーツ装置ができる。

以上、本発明の一実施機を截明したが、本発明 はこの実施例の組成に吸られるものではなく、他 の組成も通用できることはもちろんである。

100 · · · p - C a A a 層

103 · · · n - A & .. . G & a. . A \$ 2 5 7

11(1 · · · n - A / ... C a ... 人 a 密性版

111 · · · p - A B v. a C a v, a A a M

112 · · · ρ電極

113 ・・・ 11 至西

203 · · · n - A l .. as G a .. 4s A s 層

204 · · · アンド アA & g. ag G & c. gi A &

205 · · · D - A E a . 4 G a a . 4 A s 应

205 · · · p - A l · · · · · · A = 原

207 · · · n - C a A a 層

208 · · · Z u 拡股領域

P: 016

代巫人 介理士

(発明の効果) 以上述べた様に、本発明によれば健康ある通常 のデュアルの半巫体レーザの機能を全く扱わず、 2つのレーサの発振波長を変えることができる。

それにより、河ーヘッド上への岡時の記録と後出 に対する性能を耐め、高信額化させることができ

4. 図面の簡単な疑明

京1四は本発明の一実施例である半遅休レーザ 装覆の断筋図、

. 第3団は従来側の半年体レ・ザ装置の断面図で # 4 .

101.201 · n - G a A s 盛被

102 · · · πーli R A s パッファ店

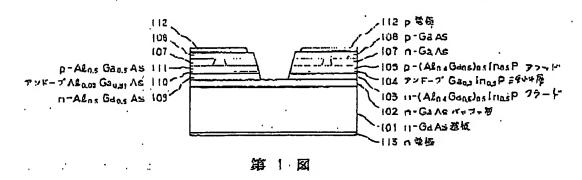
103 · · · n - (A P .. . G a .. .) . . . I n u. . P ・クラッド商

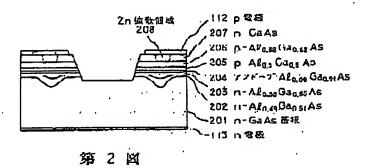
104 · · O a a. s I a a. s 户石性履

105 · · · p - (A & a. a G a a. a) a. « I n a. « P

クラッド暦

静閒平1-204487 (4)





-466-